ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ НА СТРУКТУРНЫЕ И ВИБРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НЕЛЕГИРОВАННЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ КАДМИЕМ ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА

<u>Миронюк Д.В. ¹, Лашкарев Г.В. ¹, Тимофеева И.И. ¹, Штеплюк И.И. ¹, Лазоренко В.И. ¹, Стрельчук В.В. ², Коломис О.Ф. ² и Евтушенко А.И. ¹</u>

¹Институт проблем материаловедения им. И. М. Францевича НАН Украины, 03680, Киев-142, Украина, E-mail: denysmyroniuk@gmail.com
²Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины

Материалы на основе оксида цинка уже привлекают значительный многие годы материаловедческий и прикладной интерес. поскольку ZnO является классическим широкозонным полупроводником, имеющим значительную энергию связи экситонов (60 мэВ), что может быть использовано для высокоэффек-тивных **устройств** оптоэлектроники [1].

Несмотря на интенсивные исследования структурных, оптических и электронных свойств легированных и нелегированных пленок оксида цинка, все еще недостаточно изученным является вопрос о воздействии ионной имплантации на фундаментальные характеристики ZnO.

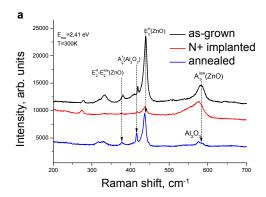
Стоит отметить, что ионная имплантация является очень привлекательным инструментом для технологической обработки полупроводников и может быть использована для управления концентрацией внедряемой примеси. Тем не менее, бомбардировка высокоэнергетическими ионами неизбежно порождает дефекты, которые негативно влияют на производительность устройств.

В связи с этим, актуальными с физической точки зрения являются исследования свойств пленок оксида цинка имплантированных ионами азота и кислорода.

В рамках данной работы методом магнетронного распыления были выращены образцы нелегированных и легированных кадмием пленок ZnO на сапфировых и кремниевых подложках.

Изучены структура, вибрационные и оптические свойства исходных, имплантированных и отожженных образцов. На рис.1а, б показаны спектры Рамановского рассеяния для обсуждаемых образцов. Выявлено, что имплантация ионами азота и

кислорода существенно воздействует на интенсивность, форму и положение колебательных мод. Предложены механизмы влияния имплантации и отжига на параметры микроструктуры, люминесценцию и фононные спектры нелегированных и легированных кадмием пленок оксида цинка.



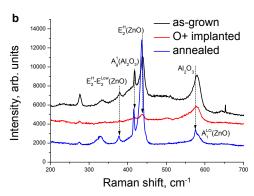


Рис.1. Рамановские спектры образцов нелегированого (а) и легированного кадмием (б) ZnO

[1] G.V. Lashkarev, V.A. Karpyna, V.I. Lazorenko, A.I. Ievtushenko, I.I. Shtepliuk, V.V. Khranovskyy, Low Temp. Phys. 37 (2011) 289.